

低温ガス温調システム

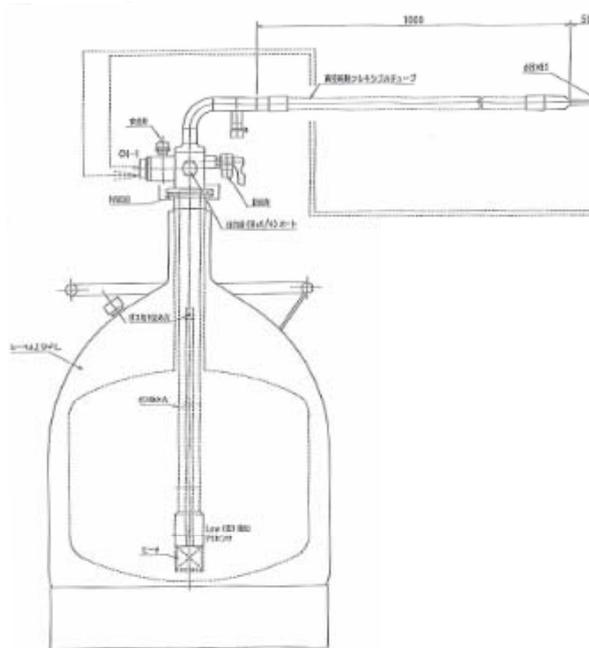
- ・フレキシブルチューブ先端より低温ガス(窒素ガス)を噴出させます。
- ・空焚き防止用センサー装備(測定機器はお客様にてご準備下さい。)



サイホン部写真



容器写真(シーベル 30)



機器接続図(シーベル 30使用時)

共通仕様

品名	低温ガス温調システム
使用流体	窒素ガス
到達最低温度	-180°C(サイホン出口内部にて)
材質	主要部:SUS304

ラインナップ

型式	付属容器	容器容量
31-11264-30L	シーベル 30 (特注品)	30L
31-11264-50L	シーベル 50 (特注品)	50L
31-11264-100L	シーベル 100S (特注品)	100L

本装置には、別途測定・制御系が必要になります。

外観・仕様等については改善のため予告なく変更することがあります。



株式会社 ジェック東理社